

教 育 研 究 評 議 会 議 事 概 要

日 時：令和6年5月23日（木） 13：30～13：48

会 場：web会議により開催

出席者：47名中41名

第1 審議事項

- 1 半導体・デバイスエコシステム研究教育センター（学内共同教育研究センター）の設置及び本学における半導体関連研究全体としての方向性について

半導体・デバイスエコシステム研究教育センターの設置について審議し、議決した。また、本センター設置後について、価値創造型半導体人材育成センターと緊密な連携を行うとともに、2つのセンターを含めた関連部局が構成員となる半導体研究教育戦略会議（仮称）を設置して、全学的な連携組織の設置並びに半導体研究教育に係る連携事項について協議を進めること等について、説明があった。

- 2 共同研究所に配置する特定プロジェクト教員について

令和6年6月1日に創設される九州大学共同研究院制度により、今後設置される「共同研究所」に、研究業務に従事する教員として特定プロジェクト教員を置くため、特定プロジェクト教員の制度を一部変更することについて審議し、議決した。なお、「共同研究所」の名称については、「共同研究所」を設置する部局が附置研究所である場合に、名称の重複による解りにくさを防ぐため、研究戦略会議で再検討し、名称変更を行うことについて、併せて議決した。

- 3 学内規則の改正等について

学内規則の改正について審議し、次のとおり議決した。

- ・大学院に次世代AI人材育成プログラムを設置することに伴い、大学院通則の一部を改正すること。
- ・共同研究所制度を創設することに伴い、共同研究所規則を制定すること。なお、「共同研究所」の名称については、前事項での審議により、名称変更予定である旨、説明があった。

第2 報告事項

- 1 役員会について

令和6年4月25日から令和6年5月22日までに開催された役員会の審議事項等について、資料配付による報告があった。

（ 以 上 ）